# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-141573

(43)Date of publication of application: 09.12.1978

(51)Int.Cl.

H01L 21/302

(21)Application number: 52-056225

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: OZAWA SHIGERU

(57)Abstract:

PURPOSE: To separate a substrate into pellets easily, by placing the substrate loosely inserted into the hole of a non-elastic body onto a rubber plate and by separating the substrate at a scribe line under constant pressure by pressing it down by a roller.

## 19日本国特許庁

# 公開特許公報

①特許出願公開

昭53—141573

⑩Int. Cl.<sup>2</sup> ○識別記号 H 01 L 21/302 ❸日本分類 99(5) A 04

庁内整理番号 6370—57 ❸公開 昭和53年(1978)12月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂半導体ウエハのペレット分割方法

願 昭52-56225

②出 願 昭52(1977) 5 月16日

⑫発 明 者 小沢茂

②特

姫路市余部区上余部50番地 東京芝浦電気株式会社姫路工場内

切出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外:

外2名

明 細 4

## 1. 発明の名称

半導体ウエハのペレット分割方法

#### 2. 特許請求の範囲

### 3. 発明の詳細な説明

この発明はダインング般に沿つてスクライブ した後の半導体ウェハをクランキングして各ペ レット毎に分割する半導体ウェハのペレット分割方法に関する。

第1図(a)~(d)は従来の半導体ウェハのペレッ ト分割方法の工程を示す側面図である。以下第 1 図(a)~(d)に従つて従来の半導体ウェハのペレ ット分割方法を説明する。先ず案子形成工程後 の110~130μm の厚さの半導体ウェハ1の 裏面に伸展性のある樹脂テープ2を貼着する。 次に衡脂テープ 2 貼着後の半導体ウェハ 1 の表 面に形成されたダイシング線に沿つて、レーザ スクライベ、ダイヤモンドカッタおよびプレー ドカッタ等を用いスクライプして、第 1 🗵 (a) K 示すよりにクラッキング用の神の。, 3.…を 形成する。次にゴム等の弾性部材からなる板状 体 4 上に、上記簿 3 1 , 3 2 …形成面がこの板 状体4に対向するように半導体ウエハ」を設備 する.このとき半導体ウェハ1の表面の損傷を 防止するために、半導体ウエハ1と板状体1と の間に台紙 5 を介揮する。 次に第1図(16)に示す ように、前記樹脂テーブ2の上を硬質部材から

**たり円柱状のローラ6を矢印ムの方向に一定の** 圧力で押圧しながら回転移動させる。 ローラ 6 が半導体ウェハ!上を回転移動後、半導体ウェ ハ1には第1図(c)に示すように表面の各溝3... 32 …から裏面に向つてクラックフ」。 フェ … が生じ、このクラックフェ, フェ …によつて前 配半導体ウエハ1は各ペレツト8;, 82 …毎 に分離される。 クラツキング後樹脂テーブ 2 を 加熱引張する。とのとき各ペレット8; , 8; …は第1図山に示すように各々一定の関係を保 つて一列に整列した形で分割され、この後の工 程であるペレット8,,8,…の外観選別工程 が行ない易い状態となる。第2四は前配第1四 (b) に示すように半導体ウェハ1の表面に形成さ れた溝3,、32 …から各ペレット毎にクラッ キンクする状態を拡大して示す断面図である。 第2図に示すように、ローラ6の下に位置する 第 3 。 にはローラ 6 の圧力によつてクラツクが 生じ、その後との部分から半進体ウェハノが朝 れる。両端の壽ま」、ま、化クラックが生じ他

1 10

特階昭53-141573(2) のペレットと分離されたペレット8。は、との ときまだローラ6によつて下方に押圧されてい るので、このペレット8。の表面すなわち前記 樹脂チープ2貼着面と、すでに分離したペレツ ト s , の裏面とはある角挺 O , を持つているo そして直径が比較的小さなローラ6を下方にあ まり強く押圧しすぎると上配角度 0, が大きく なり、第2囟に示すペレット8z と8ょ の各々 の表面端部B, Cが強くとすれ合い、(この傾 向け特に半進休ウエハエの周辺部が最も大きい) との結果各ペレット 8 」, 8 2 … の表面端部 B, Cには第3回に示すように前記ダイシンク線か らはみ出した大きなクラックDや、とのクラッ ク D よりもさらに大きなシエルクラツク B、 F が発生する。第3図に示すペレットが例えばト ランジスタベレツトである場合、上記シエルク ラックE、Fの発生により各電極がショートし たり、寿命が著しく低下することがある。

第4図(a)および(b) は各々半導体ウェヘ1上をローラ6で矢印G方向に押圧しながら回転移動

させる状態を示す保面図、および機軸に半導体 ウエ·ハΙの直径方向の距離し、縦軸に樹脂テー プェかちのローラチの関面の高さ日を各々とり ローラもの高さの変化を示す特性図である。回 転移動時ローラ6の周囲は半導体ウエハ」のク ラック面にぶつかつてスキップするので、第4 図(b)に示すようにローラ6の周面の高さりは一 定にならない。したがつてクラツキングを行な つている際、ローラ6のスキップにより半導体 ウェハ』には十分な圧力でローラるに押圧され ない部分が発生する。との結果クラッキング後 樹脂テープ2を加熱引張すると、第5図に示す ように複数個のペレットがつながつたままのい わゆるアベックベレット9が発生しクラック不 良となる。また前記第3回に示すようなクラッ ク B およびシエルクラツク E、 F の発生を防止 するために、ローラゟに加える圧力として上記 クラック D および シェルクラック E 、 P が発生 しないような値を経験的に判断して定め、この 圧力が常に一定してローラ6に自動的にかかる

よりに制御できたとしても、ペレットのサイズ 化よつて最適な圧力が各々異なるので前記クラ フクDおよびシエルクラック B、 Pあるいはア ベツクペレットの発生を確実に防止することは てぎない。さらに半導体ウエハ」の子テリティ (効率)を重視する個別半導体素子では、ダイ シング線の標を必要以上に広くとることができ ない。したがつて個別半導体業子が形成された 半導体ウエハ」をスクライブするには、比較的 ダイシング線の幅を広く必要とするレーサスク・ ライバやブレードカッタはあまり通していない。 すなわち個別半導体素子のスクライブにはダイ シンク線の幅が比較的狭くても良いダイヤモン ドカッタが一般的には使用される。しかし上記 ダイヤモンドカツタで半導体ウエハ」をスクラ イブすると、前配各帯31,32…の深さは高 高数 # m 程度であり、スクライブ時との各群 31,32…に発生するクラックの探さも強い ものであるためにどうしてもクラッキング時に おけるクラック不良が発生し易くなる。

**-490**-

さらにまた前記ペレットの表面端部における とすり合いを防止するために、第6図に示すよ りにローラ6の直径を大きくすれば、前記ペレ ット83と82の裏面のなす角度は

 $\theta_2$  ( $\theta_1 < \theta_1$ ) となつてベレットどうしのとす れ合いはいく分級和されるが、逆にアベックペ レットの発生が増大する。一方ローラ6の直径 を小さくすればアペックペレットの発生は防止 できるが、第7図に示すようにペレットがダイ シンク級以外の所から割れてしまい、いわゆる 割れベレットXの発生が増大することになる このためにローラ6の直径を経験的に選択設定 して上記不都合がおきないようにしているが、 一般に半導体ウェハ1の形状は円形であるため、 前記のように定められた圧力でローラ6の押圧 したときの半導体ウェハスの各部に加わる単位 面積当りの圧力は一定にはならない。すなわち 第8図は横軸に半導体ウェハ1の直径方向の低. 職し、縦軸に上記半導体ウェハ1に加わる単位 面積当りの圧力とを各とつて圧力との変化を示

特別昭53-141573(3) す特性図である。第8図から明らかなように半 導体ウェハ」の各部に加わる単位面積当りの圧 力Pは、中心部付近で最小値となり周辺部で最 大値となるいわゆる鍋底形の変化を生ずる。す なわち半導体ウェハ」全面に均等に圧力が加え られないために、ローラ 6 に一定の圧力を加え たとしてもクランク不良の発生は防止できない。

この発明は上記のような事情を考慮して、表際は上記のような事情を考慮してなる。 をので、その目的はスクライブ後の世に発の上記等はなる第1の板状体上記等体上記等体をを発した。 かも有した非弾性部をなる第2の板板に上記をがある。 の板状体上に部をなるので、を記しなを記した。 のの板状体上に部をなるので、といるを記した。 のの板状体上に部をはいる。 のの板状体上に対した。 といるとには対した。 といるといるのでは、 といるといる。 をされている。 をされている。 をされている。 をされている。 をされている。 をされている。 をされている。 をされている。 をされている。 をこれている。 をこ

以下図面を参照してこの発明の一実施例を説・. 明する。先ずゴム等の弾性部材からたる第1の 板状体 10上に半導体ウエハ保護用の台紙 11 を設備する。次にこの台紙11上に、厚みが後 述の半導体ウエハの厚み ( Í10 ~ 130 mm)よ りも10~304m溝くしかも中心部付近に丸孔 12が形成された紙等の非弾性部材からなる第 2の形状体13を設備する。さらにこの上から、 ダイシング般に沿つてスクライブされ宴面に樹 脂テープ14が貼着された半導体ウェハ15を、 スクライブ面を前配第1の板状体10と対向さ せるようにかつ半導体ウェハ15が前記丸孔 12と遊儀するように設能する。 第9 図は前記 第2の板状体13に形成された丸孔12と半導 体ウエハ15との相対的な位態機保を示す正面 凶である。また第10凶は半導体ウエハ15散 徹後の積層状態を示す断面図である。次に第11 図に示すように貼着テープ 1 4 の上から硬質部 材からなり円柱状のローラ16を矢印」の方向 に一定の圧力で押圧しながら回転移動させる。

このときローラ16化半導体ウェハ15がスク ライブした帯から割れるに必要を以上の圧力を 加えても、ある一定の圧力以外は第2の板状体 13を軽て弾力のある第1の板状体10ににげ るので、半導体ウェハ15に無理な力が加わら ないの第12回は横軸に半導体ウェハノ5の頂 径方向の距離し、縦軸に半導体ウェハ16にお ける単位面積当りの圧力とを各々とり、圧力と の直径方向における変化状態を示す特性図であ る。単12殴から明らかなように半導体ウェハ 15の各部分に加えられる圧力が経済一定とな るため、第11凶に示すようにローラ」のに押 圧されるペレット17,とすでに分離されたペ レット112との左す角度 0。 は半導体ウエハ 1.5全域にわたつて一定の値となりその値は最 滴なものとなる。 また従来のように半導体ウェ ハ15の周辺部における段差が少なくなりロー ラ16のスキップ現象もほとんどなくなる。そ のためアベックペレットの発生は奢しく仮少す る。さらにベレットどうしのこすれ合いの程度

1400

も減少し、ダイシング級以外のところのクラックあるいはシェルクラックの発生が楽しく減少する。またローラ 1 6 に加える圧力を選当に設定しても半導体ウェハ 1 5 に加わる圧力は常に一定とたるので、智勲度を必要としない。

との発明は上記した一実施例に限定されるものではなく、例えば半導体ウェハ15の導みは
110~130 Am の場合を説明したが、これは
200 Am あるいはそれ以外の場合についても通用されることはもちろんである。またベレットのサイズやローラ」6の直径およびローラ」6
に加える圧力の値によって第2の複状体13の
厚さを自由に設定できることはもちろんである。

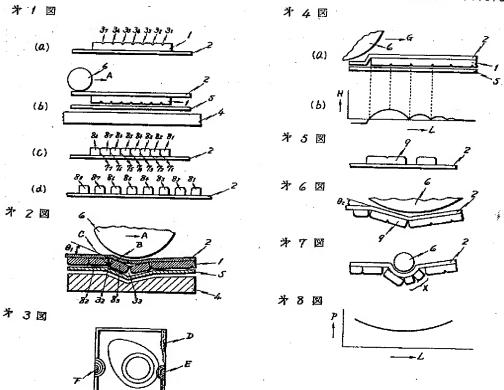
以上説明したようにこの発明によれば、スクライブ後の半導体基体を弾性体からなる第1の 板状体上に設置し、厚みが上記半導体基体の厚みよりも薄くしかも中心部付近に上記半導体基 体と遊餅可能な孔を有した非弾性部材からなる 第2の板状体をその孔と上記半導体基体が遊餅 するように上記第1の板状体上に設置し、上記

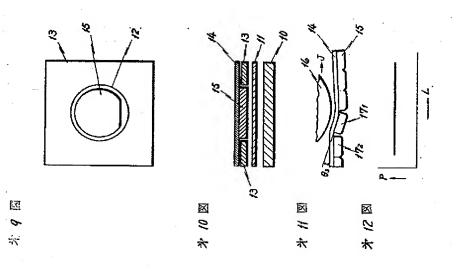
4 図(3)は半導体ウエハをローラによりクランキ ングする状態を示す解而図、第4図(6)はローラ の周顗の高さの変化を示す特性図、第5段はア ペックペレットの発生状態を示す側面図、無ら 凶は真径の大きなローラで半導体ウェハをクラ ッキングする状態を示す傷面図、第7回は直径 の小さなローラで半導体ウエハをクラッキング する状態を示す領面側、第8銭は半線体ウェハ の各部に加わる単位面積当りの圧力の変化を示 す特性図、第9回~第12図は各々との発明の 一実施例を説明するためのもので、第9回は半 導体ウェハと第2の板状体に形成された丸孔と の相対的な位置関係を示す正面図、第10図は 半導体ウェハ設能後の積層状態を示す断面図、 第11別はローラで半導体ウエハをクラツキン グする状態を示す側面図、第12回は半導体ウ エハの各部分に加わる単位面積当りの圧力の変 化を示す特性器である。

特問昭53-141573(4) 半導体基体のスクライブ面と反対の面上を硬質 部材で順次押圧移動することにより、習熟度を 必要とせず高い歩留りを持つて半導体基体をベ レント毎に分割できる半導体ウェハのペレット 分割方法を提供できる。

#### 4. 図面の簡単な影明

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





: (1)<del>2</del>